МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Документ подписан простой электронной подпись бедеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Информация о владельце:

ФИО: Рябцун Владимир Васильевич

Должность: Директор

Технологический институт -

Дата подписания: 20.10.2025 07: Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Уникальный программный ключ:

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

(ТИ НИЯУ МИФИ)

График учебного процесса специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» тверждаю

IВ Заляжных

ститель директора

на осенний семестр 2025/2026 учебного года (очная форма)

	TM-421	
Учебные недели	1 сентября – 18 декабря	
Зачетная неделя	19 декабря – 24 декабря	
Практика	<b>ПП.03.01 (дуальная)</b> 20 октября— 16 декабря (понедельник— вторник)	
Сессия	25 декабря – 28 декабря	
Каникулы	29 декабря – 11 января	
Государственная итоговая аттестация	_	

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

## Технологический институт -

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю леститель директора В Затяжных

## График учебного процесса

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

на весенний семестр 2025/2026 учебного года

(очная форма)

	TM-421		
Учебные недели	12 января — 25 февраля		
Зачетная неделя	26 февраля – 1 марта, 4 марта – 8 марта, 11 марта		
Практика	ПП.01.01 (дуальная) 12 января — 31 марта (понедельник — вторник)	ПП.02.01 (рассредоточенная) 12 марта — 1 апреля (среда-суббота) ПДП 13 апреля — 10 мая	
Сессия	2 апреля — 12 апреля		
Каникулы	22 июня — 28 июня		
Государственная итоговая аттестация	Подготовка к ГИА 11 мая — 7 июня ГИА 8 июня — 21 июня		